



**MODIFICA LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER CARGO:
“POSTDOC EN EL ÁREA DE MODELAMIENTO DEL PAISAJE Y PROCESOS
ECOLÓGICOS, PROYECTO PATSER CODIGO R20F0002 ANID, EJECUTADO POR CIEP**

Considerando que las bases de concursos establecen que la Corporación del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia se reserva el derecho de ampliar el plazo de cierre de concurso, con el fin de contar con presentación de antecedentes suficientes al presente llamado, tomando en consideración el plazo necesario para que los profesionales puedan presentarse; se modifica el cronograma de concurso, quedando de la siguiente forma:

CRONOGRAMA DE PROCESO DE LLAMADO

El llamado, las bases, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes de las mismas estarán disponibles en forma gratuita en plataforma <http://www.ciep.cl/transparencia/concursos.html> de CIEP. Este se desarrollará de acuerdo con las siguientes fechas y plazos.

ACTIVIDAD	MEDIO COMUNICACIÓN	FECHAS
Fecha y hora de cierre de recepción antecedente.	dayana.saldivia@ciep.cl	04 febrero de 2021, 12:00 hrs
Fecha y hora de apertura de antecedentes.		04 febrero de 2021, 15:00 hrs
Fecha de publicación de resultados de preselección	Se enviará el resultado de su preselección a cada uno/a de los/as profesionales participantes, vía correo electrónico, según información indicada en currículum vitae. A los profesionales preseleccionados a entrevista se le indicará fecha y hora de entrevista.	09 febrero de 2021
Entrevistas	Será presencial o vía remota, según disponibilidad de candidatos. La entrevista presencial será en la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén. Nota: Costos de transporte y medios de comunicación no son cubiertos por CIEP.	15 y 16 de febrero de 2021
Fecha de publicación de informe de resultados finales	Disponible en plataforma www.ciep.cl . Se enviará resultado final a cada uno de los profesionales preseleccionados vía correo electrónico, según dirección electrónica indicada en currículum vitae.	18 febrero de 2021
Comienzo servicio		01 de marzo de 2021